

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 12 » февраля 2024 года

№ 02/01

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2023/2024 учебного года (Приложение).

Директор ИЛТ

  
(личная подпись)

Г.В. Романова

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 02/01 от " 12 " февраля 2024 года

| Состав и номер комиссии   | Сроки заседания/ место проведения комиссий                          | Дисциплины  | Группы                         |
|---|---|---|--------------------------------|
| Комиссия №1<br>председатель: Храмов В.Ю.<br><br>секретарь: Пушкарева А.Е.<br><br>члены комиссии:<br>• Беликов А.В.<br>• Смирнов С.Н.<br>• Шамова А.А. | Заседание №1<br>26.03.2024, 12:00, ZOOM                             | Взаимодействие излучения с веществом                            | L34162,<br>L34182              |
|   | Заседание №2<br>02.04.2024, 12:00, ZOOM                             | Взаимодействие лазерного излучения с веществом.<br>Базовый курс | ВЛИВ БАЗ<br>1.1                |
|   | Взаимодействие лазерного излучения с веществом.<br>Продвинутый курс | ВЛИВ ПРОД<br>1.1  |                                |
|   | Квантовая электроника   | E4271,<br>КВЭЛ 1.1  |                                |
|   | Когерентная оптика  | L34162  |                                |
|   | Лазерная фотоника   | B33001,<br>B33002,<br>L33162,<br>L33181                         |                                |
|   | Лазерные микро- и нанотехнологии                                    | ЛМНТ 1.1.1  |                                |
|   | Лазерные микротехнологии в медицине                                 | ЛАМИМЕ<br>1.1   |                                |
|   | Лазерные технологии обработки материалов                            | L34161  |                                |
|   | Математическое моделирование физических процессов                   | L3217,<br>L33162,<br>L33181,<br>ММФЗ 1.1.1,<br>ММФП 1.1         |                                |
|   | Научно-исследовательская работа                                     | L4217,<br>Практ ИЛТ   |                                |
|   | Оптика плазмы   | L34162,<br>L34182   |                                |
|   | Оптические системы для лазерной обработки материалов                | L34162  |                                |
|   | Основы лазерной техники   | L34162  |                                |
|   | Комиссия №2<br>председатель: Сергеев М.М.                           | Заседание №1<br>26.03.2024, 11:00, ZOOM                         | Введение в лазерные технологии |
| секретарь: Карлагина Ю.Ю.   | Заседание №2  | Введение в профессиональную                                     | L33161,                        |

| Состав и номер комиссии                            | Сроки заседания/ место проведения комиссий | Дисциплины                  | Группы  |
|--|--|-----------------------------|---|
| члены комиссии:<br>• Петренко А.А.<br>• Синев Д.А. | 04.04.2024, 11:00, ZOOM                    | деятельность                | L33182,<br>Введение в проф 1.1                        |
|  |  | Введение в специальность    | L3216,<br>L3217                                       |
|  |  | Проектная деятельность      | L3217,<br>L33162,<br>L33182,<br>Проектн.<br>Деят. 1.1 |
|  |  | Учебная, ознакомительная    | L33182  |
|  |  | Учебная, проектная практика | Практ ИЛТ   |